

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

직급	채용 기간	지원 코드	직무분야	인원	구분
전문임기제 나급	채용일~ '24.12월	A	· 반도체 설계 분야 (메모리시스템반도체 설계, 반도체 소자 개발시뮬레이션 등)	7명	학위
		B	· 반도체 제조공정(전공정) 분야 (노광, 증착, 식각, 플라즈마 처리 등 전공정 기술)	7명	학위
		C	· 반도체 후공정 분야 (패키징, PCB 기판, 시험, 검사 등)	7명	학위
		D	· 반도체 기판 이송·처리 장치 분야 (이송, 세정, 건조, 연마 등)	6명	학위
		E	· 디스플레이 소재 분야 (OLED 발광층, 공통층 소재 등)	3명	학위
		F	· OLED 공정 및 소자 분야 (OLED 공정 및 장치, OLED 소자 등)	3명	학위
		G	· 디스플레이 특화기술 분야 (화상소자, 화상구동, 화상광학, 화상응용 등)	6명	학위
		H	· 메모리 제어 분야 (구조 내 접속, 주소지정, 할당 등)	1명	학위
		I	· 바이오 분야 (면역조절, 유전자 편집, 줄기세포 등)	1명	학위
		J	· 바이오 의약 분야 (바이오 의약품, 항체 의약품 등)	1명	학위
K	· 측정, 계측기술 분야 (기계, 광학수단 등을 이용한 재료 분석 및 물성 측정 등)	1명	학위		

# 응시자격 요건 및 우대요건 인정기준

\* 본인의 전공 및 관련 분야에 지원바람

## • 응시자격 요건

- 각 모집단위(지원코드)의 응시자격 요건에 해당하는 경우 응시 가능
- ※ 응시자격 요건은 최종시험(면접전형) 예정일까지 취득을 하여야 하며, **응시자격 요건 중 경력의 경우 최종시험(면접전형) 예정일 기준으로 판단함**
  - 단, **현재 근무중인 경력은 최종시험(면접) 예정일을 근무기간 종료일로 하되, 서류 제출 이후 퇴사·이직 등으로 경력요건 미충족 시 최종합격에서 제외될 수 있음**
- ※ 지원코드별 최종시험(면접전형) 예정일
  - (’23. 11. 14.(화)) : A, B, C
  - (’23. 11. 15.(수)) : D, E, F, G
  - (’23. 11. 16.(목)) : H, I, J, K

## • 우대요건

※ **우대요건**은 서류전형 단계에서만 적용되며 **원서접수 마감일(’23.9.25.)까지 증빙 가능**하여야 함

- **관련분야 근무경력**
  - **관련분야 근무경력**은 응시자격 요건을 충족한 이후의 경력에 한하여 인정
  - 관련분야 근무경력 기간에 따라 차등평가
  - 관련분야 근무경력에 제시된 경력에 한하며 경력증명서 등을 통해 증빙 가능하여야 함
  - **경력증명서 등에는 근무기간과 담당업무, 근무형태(주당근무시간)가 반드시 기재되어야 하며, 해당사항이 기재되어있지 않을 경우 인정이 되지 않을 수 있음**
  - 경력기간은 통상근로(전임근무)시간을 기준으로 하며, 단시간 근무(시간제 근무)의 경우 기준에 비례하여 산출한 경력을 인정
- **관련분야 학위**
  - **관련분야 학위**는 전공과 학위 논문을 기준으로 하며 **응시자격요건으로 활용된 학위는 제외**
  - 석박사통합과정으로 박사학위를 취득한 경우, 응시요건으로 박사학위를 사용하더라도 관련분야 박사학위는 가점 부여(석박통합학위인 경우 관련 내용을 입증할 서류 첨부 필요)
- **변호사 또는 변리사 자격 소지자**
- **국가기술자격 소지자**
  - **응시자격 요건 내 제시된 자격증**에 한 함

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
A	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	7명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 반도체 설계 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 반도체 설계 분야 특허·실용신안 심사 ○ 반도체 설계 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 반도체 설계 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 반도체 설계 등과 관련된 전기·전자·반도체공학 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: 반도체 설계 등과 관련된 전기·전자·반도체공학 분야 · 국가기술자격 : 전기·전자·반도체공학 분야	
	기술사	전기응용, 전기안전, 산업계측제어, 전자응용
기사	전기, 전기공사, 메카트로닉스, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 전자계산기조직응용	

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
<b>B</b>	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	7명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 반도체 제조공정(전공정) 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 반도체 노광, 증착, 식각, 플라즈마 처리 등 전공정 기술 분야 특허·실용신안 심사 ○ 반도체 노광, 증착, 식각, 플라즈마 처리 등 전공정 기술 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 반도체 노광, 증착, 식각, 플라즈마 처리 등 전공정 기술 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 반도체 제조공정 등과 관련된 전기·전자·재료·화학·화학공학·반도체·디스플레이 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: 반도체 제조공정 등과 관련된 전기·전자·재료·화학·화학공학·반도체·디스플레이 분야 · 국가기술자격 : 전기·전자·화학 직무 분야	
	기술사	전기응용, 전기안전, 산업계측제어, 전자응용, 화공, 세라믹, 화공안전, 표면처리
	기사	전기, 전기공사, 메카트로닉스, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 광학, 전자계산기조직응용, 화공, 화학분석

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
C	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	7명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 반도체 후공정 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 반도체 패키징·PCB 기판, 시험, 검사 등 후공정 기술 분야 특허·실용신안 심사 ○ 반도체 패키징·PCB 기판, 시험, 검사 등 후공정 기술 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 반도체 패키징·PCB 기판, 시험, 검사 등 후공정 기술 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 반도체 제조공정 등과 관련된 전기·전자·재료·반도체·디스플레이공학·물리 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: 반도체 제조공정 등과 관련된 전기·전자·재료·반도체·디스플레이공학·물리 분야 · 국가기술자격 : 전기·전자·재료·물리 직무 분야	
	기술사	전기응용, 전기안전, 산업계측제어, 전자응용, 세라믹, 표면처리
기사	전기, 전기공사, 메카트로닉스, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 광학, 전자계산기조직응용	

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
D	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	6명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 반도체 기관 이송·처리(세정·건조·연마 등) 장치 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 반도체 기관 이송·처리(세정·건조·연마 등) 장치 분야 특허·실용신안 심사 ○ 반도체 기관 이송·처리(세정·건조·연마 등) 장치 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 반도체 기관 이송·처리(세정·건조·연마 등) 장치 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 반도체 기관 이송·처리(세정·건조·연마 등) 장치 등과 관련된 전기·전자·재료·화학·화학공학·반도체·기계공학 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: 반도체 기관 이송·처리(세정·건조·연마 등) 장치 등과 관련된 전기·전자·재료·화학·화학공학·반도체·기계공학 분야 · 국가기술자격 : 전기·전자·화학·기계공학 직무 분야	
	기술사	전기응용, 전기안전, 산업계측제어, 전자응용, 화공, 세라믹, 화공안전, 기계, 기계안전, 산업기계설비, 표면처리, 공장관리, 품질관리
기사	전기, 전기공사, 메카트로닉스, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 광학, 전자계산기조직응용, 화공, 산업안전, 화학분석, 일반기계, 기계설계, 품질경영	

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
E	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	3명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 디스플레이 소재 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 디스플레이 소재(OLED 발광층, 공통층 등) 분야 특허·실용신안 심사 ○ 디스플레이 소재(OLED 발광층, 공통층 등) 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 디스플레이 소재(OLED 발광층, 공통층 등) 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 디스플레이 소재와 관련된 화학·화학공학·재료·소재공학 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: 디스플레이 소재와 관련된 화학·화학공학·재료·소재공학 분야 · 국가기술자격 : 화학·화학공학 직무 분야	
	기술사	화공, 화공안전, 세라믹, 가스
	기사	화공, 산업안전, 화학분석, 화약류제조, 가스

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
F	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	3명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ OLED 공정 및 소자 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ OLED 공정, 장치 및 소자 분야 특허·실용신안 심사 ○ OLED 공정, 장치 및 소자 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ OLED 공정, 장치 및 소자 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: OLED 공정, 장치 및 소자 등과 관련된 전기·전자·화학·화학공학·재료공학·디스플레이·반도체·기계공학 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: OLED 공정, 장치 및 소자 등과 관련된 전기·전자·화학·화학공학·재료공학·디스플레이·반도체·기계공학 분야 · 국가기술자격 : 전기·전자·화학·화학공학·기계 직무 분야	
	기술사	전기응용, 전기안전, 산업계측제어, 전자응용, 화공, 세라믹, 화공안전, 가스, 기계, 기계안전, 산업기계설비
기사	전기, 전기공사, 메카트로닉스, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 전자계산기조직응용, 광학, 화공, 산업안전, 화학분석, 화약류제조, 가스, 산업안전, 일반기계, 기계설계	

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
G	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	6명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 디스플레이 특화기술 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 디스플레이 특화기술(화상소자, 화상구동, 화상광학, 화상응용 등) 분야 특허·실용신안 심사 ○ 디스플레이 특화기술(화상소자, 화상구동, 화상광학, 화상응용 등) 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 디스플레이 특화기술(화상소자, 화상구동, 화상광학, 화상응용 등) 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 디스플레이와 관련된 전기·전자·디스플레이·반도체공학 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: 디스플레이와 관련된 전기·전자·디스플레이·반도체공학 분야 · 국가기술자격 : 전기·전자·반도체공학 분야	
	기술사	전기응용, 전기안전, 산업계측제어, 전자응용
기사	전기, 전기공사, 메카트로닉스, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 전자계산기조직응용	

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
H	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	1명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 메모리 제어 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 메모리 제어(구조 내 접속, 주소지정, 할당 등) 분야 특허·실용신안 심사 ○ 메모리 제어(구조 내 접속, 주소지정, 할당 등) 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 메모리 제어(구조 내 접속, 주소지정, 할당 등) 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 메모리 제어 등과 관련된 컴퓨터·전산·전자공학 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야: 메모리 제어 등과 관련된 컴퓨터·전산·전자공학 분야 · 국가기술자격 : 전산·컴퓨터·전자공학 분야	
	기술사	컴퓨터시스템응용, 전자응용, 정보관리
	기사	전자, 전자계산기, 전자계산기 조직응용, 정보처리

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
1	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	1명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 바이오 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 바이오(면역조절, 유전자 편집, 줄기세포 등) 분야 특허·실용신안 심사 ○ 바이오(면역조절, 유전자 편집, 줄기세포 등) 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 바이오(면역조절, 유전자 편집, 줄기세포 등) 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야: 면역조절, 유전자 편집, 줄기세포 등과 관련된 생명공학·유전공학 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자
------	--

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
J	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	1명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 바이오 의약 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 바이오 의약(바이오 의약품, 항체 의약품 등) 분야 특허·실용신안 심사 ○ 바이오 의약(바이오 의약품, 항체 의약품 등) 분야 심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 바이오 의약(바이오 의약품, 항체 의약품 등) 분야 국제출원(PCT) 심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야 바이오 의약품, 항체 의약품 등과 관련된 약학, 생화학, 면역학, 분자생물학 등 바이오의약 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자 ○ 약사면허 소지자
------	--

# 모집단위별 담당예정업무 및 응시자격 요건

지원코드	부 처 명	근무예정기관	임용예정직급
<b>K</b>	특허청	특허청 심사국(대전광역시 서구 소재)	전문임기제 나급
	선발예정인원	근무형태	임용예정시기
	1명	주 40시간	'24년 1월 예정

채용직무	○ 계측기술 분야 특허·실용신안 심사
주요업무	○ 계측기술 분야(기계, 광학수단 등을 이용한재료분석 및 각종 물성 측정 등 특허·실용신안 심사 ○ 계측기술 분야(기계, 광학수단 등을 이용한재료분석 및 각종 물성 측정 등)심사기준 등 관련 업무 정비 ○ 계측기술 분야(기계, 광학수단 등을 이용한재료분석 및 각종 물성 측정 등 국제출원(PCT)심사 ○ 특허청 특별사법경찰 기술 자문
필요역량	○ 법률(지식재산 분야 등) 및 기술지식에 근거하여 특허 요건을 정확하게 판단할 수 있는 능력

응시자격 요건	※ 복수국적자는 당해 직무분야에 임용이 제한되므로 임용 전까지 외국국적을 포기해야 함	
	학위	① 관련분야 박사학위 소지자 ② 관련분야 석사학위 소지 후 2년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 ③ 관련분야 학사학위 소지 후 4년 이상 해당 분야의 경력이 있는 자 · 관련 분야 계측기술과 관련된 기계·계측·전기·전자·광학·메카트로닉스 분야

우대요건	○ 관련분야 경력 ○ 관련분야 학위 ○ 관련 국가기술자격증(기사, 기술사) ○ 변호사 또는 변리사 자격증 소지자	
	· 관련 분야 계측기술과 관련된 기계·계측·전기·전자·광학·메카트로닉스 분야 · 국가기술자격 : 계측 직무 분야	
	기술사	산업계측제어, 비파괴검사
	기사	광학, 전자